Japanese Utility Model Application laid-open No. 57-57556

What is clamed is:

A semiconductor device, wherein four side faces on a surface of a semiconductor chip are chamfered.

的 日本国特許庁 (JP)

① 実用新案出原公開

② 公開実用新案公報 (U)

昭57—57556

Mor. Cl.

識別記号

广内整理番号

H 01 [.: 29/06

21/02 21/302 7514--5F

6公開 昭和57年(1982)4月3日

6851 ~ 5 F 7131-5F

毫在請求 未請求

(全 2 頁)

94等体长武

20実

庭 昭35-133268

②出

廣 3755(1980) 9月19日

心考 案 者

至四四社

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通珠式会社内

四考 案 者 杉南力夫

川崎市中原区上小田中1015番地

宫士通株式会孙内

富士通株式会社 の当: 質: 人

川崎市中原区上小田中1015番地

の代、理 人 介理主 松岡宏四郎

砂実用新本登録請求の報酬

半導体チップ表面の四個面が面取りされてなる ことを特徴とする半導体を資。

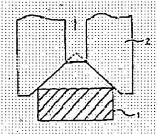
図面の簡単な説明

第1図は従来の半導体テンプを保持したダイコ レットの断面図、第2図は本考案の半導体チップ、 第1回及び第4回はその半四はチップの形成法を

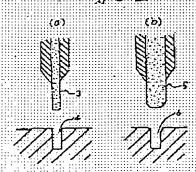
示す図、第5図は本考案の半辺体チップを保持し たダイコレットの断面図、第6図はグイス付を行 なうスクラブ工程状態を示す図である。

図中、【ほ従来の半導体チップ、2はダイコレ ツト、3、5、7はダイシング装置の回転砥石、 10は本発明の半連体チンプで、105はその変 正を示している。

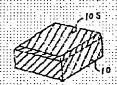
第1四



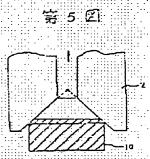
第3 图

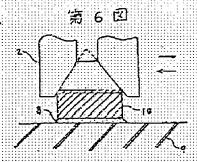


第2回











用新客贷錄 米

55. 9. 19

93 AL.

įΞ

栱

Ŀ

が美 **₹ *** 8 % * 种类则是训练的特别是一个机场的18高地 CHERT KANN 定当 **

(氏か1名) • = 라 *

211 光川氏等 在父弟民命号

种宽用煤用地面的中煤层上小田中1015新基

It Kra 小林大柘 第十萬 逆 (522) #

名形作等 不足人 神奈川県川峰市中原民土小田中1015番地 石计鱼有大会社名 Ξ

非现亡 松 (6433) K

5. 法附替組の日は

Œ Œ

Э

55 133268/

半等存装圈

矢田が後発母語次の範囲

半単体ナップ液国の四個国が国限りされて ことを保険とする半導体経過

光流の評強を設別

本光派几中国介ナップの形状に因し、詳しく凡 独立工程ですって発けられることが少かっナ・ブ 形状に関する。

国内のでく、半辺介のエーンに形成られた半洋 午板製はウェー・プロセス終了校、方形ダイス校 にこれを分回し、その半算なナップをパ・ケージ にダイス付けするが、ダイス付工位にかたてお **ゲつ安全群方、宮沢の茶た作為存化。 ゲコ、安国** の記字では、「ファイルの氏菌(単純、氏語の こ因の歴団図の作しているなの中は存す。ゲータ 角版红90°义红120°水多50万当投十3大 メイコン。ト2代式空政会は七八保持しなから ーツに載せてチュア県面を単田付けする

ため、その磐分に応力が加む。てカケヤヒにが住じる。又、それ以外でも半等体ティブに分割した後、これを吸り设かりにはディコレ・トで製剤したり、ピンセ・トで製得したり、ピンセ・トで製得したりしなければからないので、 国談の部分に従数回の応力が加えられ、カケヤヒビが発生する。

ところが、凡近半海体米以回路などのチ・ブは 高密度・高線後化のために、チ・ブ設面に形成した形式 子が設面に形成したかり、カケヤヒビが拡大して第子を破け特性を劣化させる 間間があらわれてきた。 年にヒビがみれば半導 保護の 良活利定の際に収ねが難しくて、曾頼性に 正大水影を確な与える。

本男気はこの様々にピキカケをなくすることを自めとして、最高の四番回び回駆りされた半導体チ・プを形成することを投棄するもので、以下評選に説出する。第2回は本地案でかゝる半導体ナ・プの対視圏を示してやり、厚さ約400 mm の力形半導体チ・ブ災回108の周囲偏回を回収りした半導体チ・ブ100一渓路約で、例えば回収

る。ダイシング装度以高温度駅下も四時銀行が牛 物画するもので、1分のダイツング設は1~2秒 **トな世した米はなヤ・ソホトる。よの凹弦保竹立** このほな形状にするには、ダインング数値を用 トイチィンングナる際内部3回叉は第4回尺所ナ 回版设计充使用于九灯深彩化形成十名几七岁七年 てかり込むことができ、以後に十の也感染に伝っ J.及作术院して、既 3 区(a)の附近区にがナ校に回 阪政石のによって中治50gmの切倒来した半年 笄シューくに入れ、欠万改刀。ドゼへのお入然コ 医医尼尔士森医国际维治 5. 尺寸。 7. 体上面内角形 45。ぞもつ周辺りがなされたり信仰の近人に **凡のなれずれな浜米と近じょ イシング教授 上 F サ いて何んち上数を泊やすことなく2 メデ・プド面** 現体ウェーベーを呼ば出か語訳に再取に切削し、 成りした牛はなテ・ブを与ることができる りを向さ約10μmの珍状とする。

はダイナモンドなを加込んだものであり

ブを形成する他の実施的を示してかり、

回角角石

又、與4因の活面図は、回収りした半導体チン

公開実用 III和57- 57556

ドレ・シングして巾40 um・発さ200 um でその上にょ 5。角のテーパーをもった回転報石でを形成する。 ゆよりな回転離石にを使用してディンングナれば、1 ステ・プで所巡の切断条 6.を切り込むにとが写龍である。

このほにして切削率を半部体ウェーハのは毎に入れて分割すると、平等窓の面取りされた半端体ケップ」のかずられ、かよりな半導体テップ」のをイコレット2に会会されると、あ5 20に示すされて、イコレット2 に 村間収りされた哲分が当寝するので、当譲由 5 匹くなり、同じ気引力で気混しても応力が分がされ、しかも広い高で設するので、有端が低損して、ルクナヒビが発生するのは始めて少なくなして、ルクナヒビが発生するのは始めて少なくな

X、メイコレットに中込むナップを収引後、金 ンリコン共協でディス付を行なりスクラブ工程で もカケやヒビが少なくたり、3368日七の工程断 国を示している・図にかいて、8月段・シリコン 共為、9日パッケージを示しており、中海なテッ

ブリの各級引したダイコン・ト2に在右に動かされてディス付がなされる。

なって不免がな。インングが配行因かに改立するのよう、半点なが吹のほな工権でかけら半単体ナップの政治を全分にしてが合かのの原の向上下第しく役立つすべれたものである。

国軍の信仰を設定

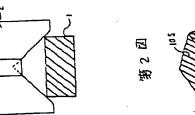
第1階に記述の中部存在・プを保持したダイコンプ・トの整備度、第2階は本書祭の中部存在デブ、第3階度の単りをディップの地域を 所3階度の第4個はその単導体テ・プの地域接を 示す間、第5個は本語錠の単単体ナ・プを保持し たダイコン・トの断面筒、明6底にダイス行を行 なりメクラン工能が超さぶす図であっ。

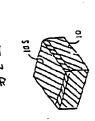
代班人 并理士学校 两 房间房

第一四

昭和57— 57556

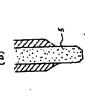
公開実用







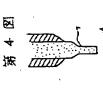
第3国





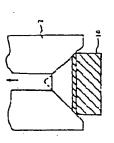


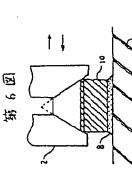












6. 崩迟以外の均案者 为案者住所

庆名